

УДК 621.373.826.038.823

О ВЛИЯНИИ ИНТЕНСИВНОСТИ ВНЕШНЕЙ ИОНИЗАЦИИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОИОНИЗАЦИОННОГО Ar—Xe ЛАЗЕРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

*В. В. Баранов, В. А. Данилычев, А. Ю. Дудин, Д. А. Заярный, А. В. Романов,
Н. Н. Устиновский, И. В. Холин, А. Ю. Чугунов*

Исследуются характеристики импульсного электроионизационного Xe лазера высокого давления с буферным газом Ar в диапазоне плотностей тока электронного пучка $i=13-1700 \text{ mA/cm}^2$. Проведена оптимизация энергетических параметров лазера, обоснована возможность осуществления импульсно-периодических режимов работы со средней мощностью излучения 0.5—1 кВт/л при КПД на уровне 2—3.2 %.

Введение

Одним из перспективных направлений современной квантовой электроники является создание мощных импульсных лазеров высокого давления на ИК переходах атомов инертных газов, возбуждаемых квазинепрерывным электроионизационным (ЭИ) разрядом [1-5]. Применение ЭИ накачки в лазере на смеси Ar—Xe, являющимся наиболее мощным лазером этого класса, позволяет возбуждать большие лазерные объемы ($\sim 10 \text{ л}$) и получать при этом высокий удельный энергосъем ($\sim 10 \text{ Дж/л}$) и физический КПД (5 %) [1-4]. Эти результаты получены на мощных ЭИ лазерных установках, где в качестве внешнего ионизатора применяются электронные пушки с холодным катодом, обеспечивающими высокие плотности тока электронного пучка (ЭП) на уровне $j=2-6 \text{ A/cm}^2$. Энергия генерации от ЭП накачки составляет при этом значительную долю от полной выходной энергии лазера (25—35 %), а энерговклад в активную среду от ЭП сравним с энерговкладом от батареи питания разряда.

Значительно большее практическое значение с точки зрения создания импульсно-периодических (ИП) лазеров с высокой средней мощностью излучения имеют режимы работы, характеризующиеся малыми значениями плотности электронного тока. С одной стороны, переход к таким режимам дает возможность применять электронные пушки с нагревными катодами, позволяющими реализовать большую частоту следования импульсов. С другой стороны, уменьшение в ИП ЭИ лазерах уровня тепловой нагрузки на разделительную фольгу электронной пушки позволяет увеличить среднюю мощность генерации. Осуществление устойчивых режимов горения ЭИ разряда в инертных газах с большим разрядным усилением (отношение электрической мощности, вкладываемой в разряд, к мощности, вкладываемой от ЭП) является важной задачей и для ряда нелазерных приложений. Цель настоящего исследования, являющегося продолжением работы [6], заключается в оптимизации режимов ЭИ накачки лазера на переходах 5d—6p атома Xe в диапазоне плотностей электронного тока $j=13-1700 \text{ mA/cm}^2$.

1. Экспериментальная установка

Эксперименты проводились на ЭИ лазерной установке «Тандем» [3-6] с размером активной области $10 \times 10 \times 100 \text{ см}$. Питание электронной пушки с холодным катодом осуществлялось от пятиступенчатого генератора импульсных

напряжений Аркадьева—Маркса с зарядным напряжением ~ 80 кВ и емкостью «в ударе» 0.13 мкФ. ЭП сечением 10×100 см с энергией электронов до 350 кэВ вводился в лазерную камеру перпендикулярно оптической оси через титановую фольгу толщиной 20 мкм. При длительности импульса 4–5 мкс (рис. 1, а) плотность тока ЭП в лазерном объеме достигала $j = 1.7$ А/см², а полная энергия ЭП составляла $E \sim 1.5$ кДж. Для уменьшения j использовались четыре маски из нержавеющей стали толщиной 1 мм с равномерно расположенными круглыми отверстиями (одно отверстие на 1 см² поверхности маски). Маски размещались между фольгой и сетчатым анодом электронной пушки и обеспечивали ослабление электронного тока I_P и соответственно энергии ЭП за фольгой E примерно в 3, 10, 30 и 100 раз. Однородность ионизации активной среды достигалась за счет рассеяния электронов в разделительной фольге (в используемой фольге средний угол рассеяния электронов с энергией в сотни кэВ составляет

несколько десятков градусов [7]) и в «тяжелой» рабочей смеси высокого давления.

Питание ЭИ разряда осуществлялось от батареи конденсаторов ИК 100-0.4 общей емкостью $C = 4.8$ мкФ. Анод лазерной камеры с конфигурацией, близкой к профилю Чанга, имел размер 10×100 см и располагался на расстоянии 10 см от фольги, являющейся вторым электродом камеры. Батарея при помощи четырех управляемых искровых разрядников подключалась к аноду с задержкой ~ 0.1 мкс относительно начала импульса тока ЭП. Общая индуктивность разрядного контура составляла $L \approx 130$ нГн.

Электрические параметры установки измерялись с использованием поясов Роговского. Полный ток ЭП за фольгой определялся при помощи алюминиевого

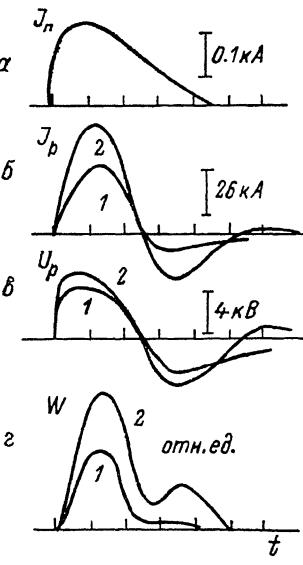


Рис. 1. Осциллограммы импульсов при $j = 170$ мА/см² (развертка 1 мкс/дел) тока ЭП за фольгой (а), разрядного тока (б), напряжения на аноде лазерной камеры (с) и генерации (д).

U_0 , кВ: 1 — 14, 2 — 22.

коллектора с учетом отраженных и выбитых из коллектора электронов [8]. Напряжение на разрядном промежутке измерялось по току, протекающему через известное малоиндуктивное сопротивление, соединяющее анод лазерной камеры с корпусом установки. Полная энергия ЭП, а также энергия лазерного излучения измерялись калориметрами ВЧД-2 и ТПИ-2-5. Форма импульса генерации регистрировалась германием фотодиодом ФД-10ГА, работающим в фотодиодном режиме с постоянной времени ~ 0.1 мкс.

В экспериментах применялся набор плоскопараллельных резонаторов, выполненных из глухого зеркала с золотым покрытием и полуупрозрачных зеркал из кварцевого стекла с диэлектрическим напылением на рабочую длину волны $\lambda = 1.73$ мкм. Прозрачность выходного зеркала могла изменяться в диапазоне $T = 1\text{--}86\%$.

2. Экспериментальные результаты

1. Четыре маски, применявшиеся в настоящих экспериментах, обеспечивали ослабление тока ЭП от $I_P = 1.7$ кА до значений 550, 170, 55 и 13 А, что соответствует следующим пиковым значениям плотности тока: $j = 1700, 550, 170, 55$ и 13 мА/см². Импульс тока ЭП имел характерную форму с крутым передним и пологим задним фронтом при длительности по основанию ~ 4.5 мкс (рис. 1, а).

При оптимизации параметров лазера исследовались Ar—Xe смеси с относительным содержанием Xe в пределах $\delta = 10^{-1}\text{--}10^{-4}$ при общем давлении от $p = 1$ до 4 атм. Для каждой рабочей смеси и каждого значения j были получены зависимости энергетических параметров лазера от зарядного напряжения U_0 на конденсаторной батарее (рис. 2). Одновременно производилась регистрация полного разрядного тока I_P , напряжения на аноде лазерной камеры U_P и мощ-

ности лазерного излучения W . Рассмотрим временный ход этих параметров для случая $j=170 \text{ mA/cm}^2$.

При достаточно больших значениях зарядного напряжения $U_0=10-30 \text{ кВ}$ разряд конденсаторной батареи имеет колебательный характер с двумя-тремя полупериодами разрядного тока и переходом к апериодическому режиму в последнем полупериоде (рис. 1, б). Проводимость разрядного промежутка существуетенным образом зависит от величины разрядного тока I_P [2], который при максимальных амплитудах $I_P \sim 70-80 \text{ кА}$ достигает высоких значений порядка 20 Ом^{-1} . В свою очередь амплитуда разрядного тока ограничивается волновым

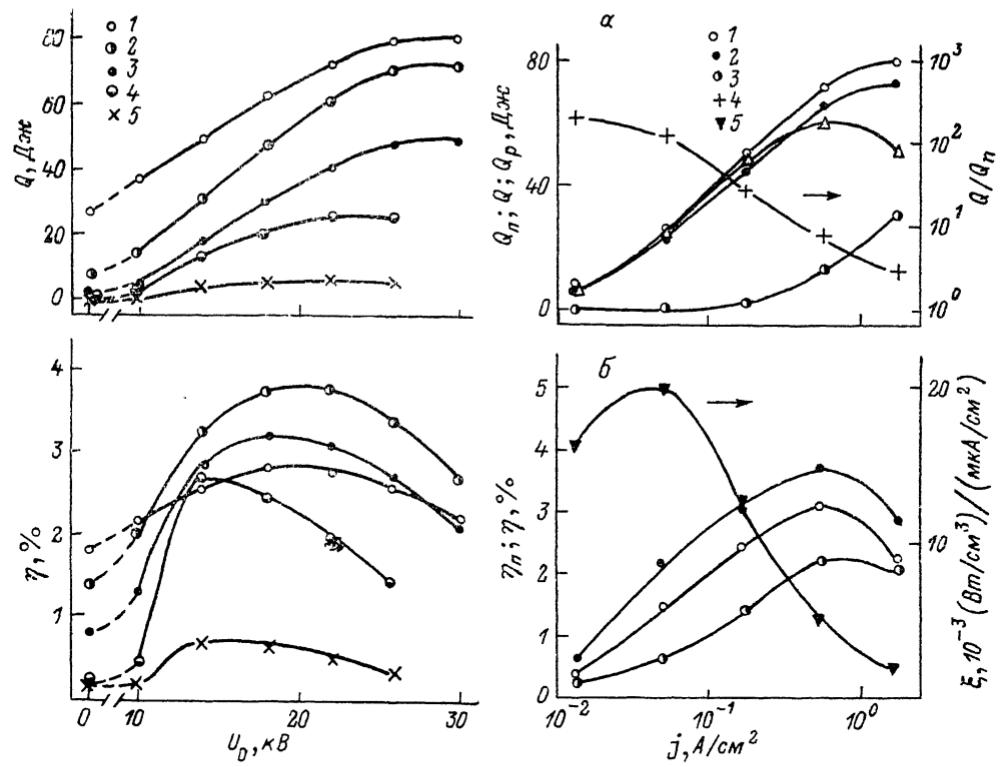


Рис. 2. Зависимости выходной энергии (а) и КПД лазера (б) от зарядного напряжения на конденсаторной батарее (экспериментальные условия в табл. 2).

1—5 — обозначения те же, что и в табл. 2.

Рис. 3. Зависимости энергетических параметров лазера от плотности тока ЭП в импульсе.

Q и η в режиме максимального энергостема (1) и в оптимизированном режиме (2) (экспериментальные условия в табл. 2), $Q_{\text{П}}$ и $\eta_{\text{П}}$ (3) (экспериментальные условия в табл. 1) $Q_p/Q_{\text{П}}, j$ и ξ (4).

сопротивлением разрядной цепи $\sqrt{L/C} \sim 0.16 \text{ Ом}$ и увеличивается примерно пропорционально зарядному напряжению U_0 на конденсаторной батарее. Важной особенностью ЭИ разряда в смеси инертных газов является также невысокое значение напряжения на разрядном промежутке $U_P \sim 4-6 \text{ кВ} \ll U_0$ и слабая зависимость U_P от величины зарядного напряжения (рис. 1, е). Таким образом, в исследуемом лазере весьма большие плотности разрядного тока $70-80 \text{ A/cm}^2$ сочетаются с невысокими значениями параметра $E/N \sim 0.5 \cdot 10^{-17} \text{ В} \cdot \text{см}^2$ (см. также [2]).

На рис. 1, г представлены характерные осциллограммы импульсов лазерного излучения. В диапазоне относительно малых зарядных напряжений $U_0 \leq 14 \text{ кВ}$ генерация наблюдается в течение первого полупериода разрядного тока. При повышении зарядного напряжения и увеличении амплитуды I_P во втором полупериоде импульс излучения принимает характерную двугорбую форму с провалом вблизи нуля тока.

Временной ход представленных на рис. 1 параметров качественно не изменяется и при других значениях тока ЭИ. Отметим также слабую зависимость амплитуды разрядного тока и напряжения на аноде лазерной камеры от интенсивности внешнего ионизатора, что говорит о существовании наблюдавшегося ранее механизма размножения электронов [1-4] во всем диапазоне исследованных значений j .

2. Составной частью настоящей работы является оптимизация выходной энергии и КПД лазера при использовании накачки только с помощью ЭП, что соответствует нулевым значениям напряжения U_0 (рис. 2). КПД лазера $\eta_{\text{л}}$ в этом случае определялся как отношение энергии генерации лазера $Q_{\text{л}}$ к полной энергии ЭП за разделительной фольгой $\eta_{\text{л}} = Q_{\text{л}}/E$. Заметим, что определяемый таким образом реальный КПД меньше физического, рассчитываемого относительно энергии, вложенной в активный объем лазера. Особенно большое отличие наблюдается при низких давлениях рабочей смеси, когда длина пробега быстрых электронов значительно превышает поперечный размер активной области.

Для каждого значения j оптимизация энергетических характеристик лазера проводилась путем варьирования трех параметров: полного давления газовой смеси p , относительного содержания в смеси рабочего газа δ и прозрачности выходного зеркала T . Качественно характер полученных энергетических зависимостей соответствует аналогичным зависимостям из работы [9], где впервые осуществлена эффективная накачка Ar—Xe лазера ЭП с малой плотностью электронного тока $j \sim 20 \text{ mA/cm}^2$ и достигнут при этом физический КПД на уровне 0.8 %. Максимальные значения энергии генерации и КПД лазера, достигнутые в настоящей работе, представлены на рис. 3, а соответствующие этим максимальным значениям оптимальные параметры p , δ и T в табл. 1. При увеличении j наблюдался монотонный рост выходной энергии лазера от $Q_{\text{л}}$ =

Таблица 1

$j, \text{ mA/cm}^2$	$p, \text{ атм}$	$\delta, \%$	$T, \%$
1700	3.5	0.5	86
550	3.5	0.5	86
170	2.0	0.4	40
55	2.0	0.2	11
13	1.0	0.2	4

Таблица 2

$j, \text{ mA/cm}^2$	$p, \text{ атм}$	$\delta, \%$	$T, \%$
1700	4.0	1.1	86
550	4.0	1.1	86
170	4.0	1.2	86
55	4.0	1.3	86
13	4.0	1.3	62

=25 мДж при $j=13 \text{ mA/cm}^2$ (оптимальное давление $p=1 \text{ атм}$) до $Q_{\text{л}}=30 \text{ Дж}$ при максимальном $j=1.7 \text{ A/cm}^2$ ($p=3.5 \text{ атм}$). В области малых j рост энергии генерации сопровождался увеличением КПД лазера, достигающим своего максимального значения $\eta=2.2 \%$ при $j=550 \text{ mA/cm}^2$. При дальнейшем увеличении электронного тока КПД лазера несколько уменьшился.

Таким образом, существует диапазон значений $j \sim 0.5-1.7 \text{ A/cm}^2$, характеризующийся весьма высоким значением КПД на уровне $\eta_{\text{л}} \sim 2 \%$, позволяющим реализовать удельный энергосъем до 3 Дж/л. Режимы с низкой плотностью тока ЭП в пределах 10—20 mA/cm^2 имеют важное практическое значение для генерации импульсов излучения длительностью в сотни микросекунд [9, 10]. При этом КПД лазера (рис. 3, б) может быть увеличен по крайней мере до значения $\eta_{\text{л}} \sim 1 \%$ путем увеличения поперечного размера активной области до величины, соответствующей длине пробега электронов при оптимальном давлении $p=1 \text{ атм}$ (в нашем случае 35—40 см).

3. При ЭИ накачке помимо прозрачности выходного зеркала резонатора T , давления p и состава рабочей смеси δ проводилась также оптимизация зарядного напряжения U_0 на конденсаторной батарее. Для всех значений j максимальный энергосъем достигался при наивысшем для данных экспериментов давлении $p=4 \text{ атм}$. На рис. 2, а для этого давления и оптимизированных значений T и δ представлены зависимости выходной энергии лазера от зарядного напряжения. Экспериментальные условия, при которых получены эти зави-

сности, приведены в табл. 2. При повышении напряжения от нулевого значения, соответствующего случаю ЭП накачки, наблюдается монотонный рост энергии генерации до некоторой максимальной величины, достигавшейся при значениях $U_0 \sim 22-30$ кВ. Дальнейшее повышение U_0 приводило к некоторому уменьшению энергии генерации, связанному, по-видимому, с перемешиванием лазерных уровней электронным ударом из-за увеличения плотности электронов в разряде [2]. Отметим, что значения U_0 , соответствующие максимальным энергосъемам, имели тенденцию к повышению при увеличении j и давления рабочей смеси.

Наибольшие значения энергии генерации, определенные для каждого значения j , представлены на рис. 3, а. Как и в случае ЭП накачки, максимум выходной энергии ($Q \approx 80$ Дж) достигался при наибольшей плотности электронного тока $j=1.7$ А/см². В режиме с указанным значением j абсолютный прирост энергии генерации лазера, полученный за счет перехода к ЭИ способу возбуждения и определяемый как разность максимальных значений выходной энергии, достигнутых при ЭИ и ЭП способах возбуждения $Q_P = Q - Q_{Pi}$, составляет ~ 50 Дж (рис. 3, а). При этом относительный прирост энергии генерации Q_P/Q_P , являющийся важным параметром лазеров с комбинированной накачкой, составляет всего ~ 1.7 (рис. 3, а). Значительно более выгодные режимы с точки зрения использования электронного пучка реализуются при уменьшении j . Так, уменьшение электронного тока до $j=550$ мА/см² сопровождается незначительным уменьшением полной энергии генерации (до $Q=72$ Дж), однако абсолютный прирост энергосъема за счет разряда увеличивается до максимального значения $Q_P \approx 60$ Дж. Относительный прирост составил при этом $Q_P/Q_{Pi}=6$. При $j=170$ мА/см² выходная энергия лазера $Q=50$ Дж уже практически полностью обусловлена накачкой разрядом ($Q_P/Q_{Pi}=25$). Снижение плотности тока ЭП до минимального значения $j=13$ мА/см² позволяет увеличить значение параметра Q_P/Q_{Pi} до величины ~ 200 . Однако полная энергия генерации при этом невысока $Q \approx 5$ Дж.

В настоящей работе проводилось также исследование полного КПД лазера при ЭИ возбуждении, определяемого как отношение энергии генерации лазера к запасенной в конденсаторной батарее электрической энергии, суммируемой с полной энергией ЭП за фольгой, $\eta = Q/(CU_0^2/2 + E)$ (рис. 2, б). Как и в случае ЭП накачки, определяемый таким образом КПД меньше физического, рассчитываемого от энергии, вложенной в рабочий объем лазера (часть запасенной электрической энергии диссилируется в разрядниках, конденсаторах и других элементах разрядного контура). На рис. 3, б представлена зависимость полного КПД лазера в режиме максимального энергосъема от плотности тока электронного пучка. При максимальном значении $j=1.7$ А/см² КПД лазера составляет $\eta=2.2\%$. В точке $j=550$ мА/см², соответствующей максимальному значению Q_P , КПД лазера также достигает своего максимального, весьма высокого значения $\eta=3.1\%$. Дальнейшее уменьшение j сопровождается монотонным уменьшением КПД от $\eta=2.4\%$ при $j=170$ мА/см² до $\eta=0.4\%$ при $j=13$ мА/см².

4. Рассмотренный выше режим работы лазера позволяет получать максимальные энергосъемы, но не является оптимальным с точки зрения КПД лазера (рис. 2). В то же время при зарядных напряжениях, соответствующих наибольшим КПД, выходная энергия лазера может существенно уступать своим максимальным значениям. В настоящем разделе обсуждается промежуточный режим работы лазера, соответствующий для каждой зависимости $Q(U_0)$ энергосъему на уровне 0.9 от максимального. Такой режим работы является в некотором смысле оптимальным, поскольку дает возможность достигнуть разумного компромисса между взаимно исключающими друг друга требованиями максимального КПД и энергосъема.

На рис. 3 представлена зависимость оптимизированных значений энергии генерации и КПД лазера от плотности электронного тока (2), ход этих зависимостей качественно соответствует случаю максимальных энергосъемов (1). При этом для всех значений j 10 %-ное уменьшение энергии генерации сопровождается увеличением КПД лазера не менее чем на 20 %. Максимальный КПД достигается при $j=550$ мА/см² и составляет $\eta=3.75\%$. Следует отметить, что, помимо повышения КПД, работа в оптимизированном режиме позволяет не

Все результаты, представленные ниже, соответствуют оптимизированным

Все результаты, представленные ниже, соответствуют оптимизированным режимам работы установки.

5. Важной характеристикой газовых лазеров с накачкой ЭП или ЭИ способом является эффективность использования пучка быстрых электронов ξ , определяемая как отношение удельного энергостъема Q/V (V — объем активной области) к заряду q , прошедшему через единицу площади разделительной фольги электронной пушки за время действия импульса электронного тока [12]. Параметр ξ характеризует уровень тепловой нагрузки на фольгу и является удобной величиной для определения средней мощности лазера W при работе в ИП режиме. При заданной средней по времени плотности электронного тока $j_{ср}$, допустимая величина которой определяется тепловым режимом разделительной фольги в конкретной конструкции лазера, справедливо следующее соотношение

для определения максимально возможной частоты повторения импульсов генерации:

$$f = j_{\text{cp}}/q. \quad (1)$$

Поскольку средняя мощность лазера в ИП режиме является произведением энергии и частоты повторения импульсов генерации, предельная мощность лазера задается выражением

$$W = Qf = Qj_{\text{cp}}/q = \xi j_{\text{cp}} V, \quad (2)$$

а произведение

$$W_{\text{уд}} = \xi j_{cp} \quad (3)$$

Рис. 4. Диаграмма расчетных зависимостей мощности лазера в ИП режиме от среднего тока ЭП.

η , %: 1 — 2, 2 — 3. 2; j , mA/cm²: 1 — 50, 2 — 200.

чина q , определяемая численным интегрированием импульса тока ЭП за фольгой (рис. 1, а), изменялась от $q = 3.8 \text{ мКл/см}^2$ при $j = 1.7 \text{ А/см}^2$ до $\sim 30 \text{ нКл/см}^2$ при $j = 13 \text{ мА/см}^2$. На рис. 3, б представлена зависимость эффективности использования пучка ξ от плотности тока ЭП в импульсе. При уменьшении j от 1700 до 55 mA/cm^2 значение ξ увеличивается на порядок от $\xi = 2$ до 20 Вт/л/мкА/см^2 . Дальнейшее уменьшение j приводит к некоторому уменьшению ξ .

Рассматривая совместно зависимости $\xi(j)$ и $\eta(j)$, можно сделать вывод, что интервал значений электронного тока $1.7 \text{ A/cm}^2 \geq j > 0.55 \text{ A/cm}^2$ малоприемлем для реализации ИП режима. Работа в указанном интервале характеризуется малыми значениями коэффициента использования электронного пучка и требует создания импульсно-периодических электронных пушек с непомерно большими импульсными токами. Участки с меньшими значениями j могут быть с успехом использованы для создания ИП лазеров, причем конкретное значение импульсного тока может быть выбрано в зависимости от поставленной задачи. При $j=550 \text{ mA/cm}^2$ реализуется максимальный КПД лазера $\eta=3.7\%$, однако средняя мощность излучения будет в четыре раза меньше максимальной. Режим, соответствующий максимальной средней мощности излучения ($j \approx 50 \text{ mA/cm}^2$), позволяет реализовать КПД на уровне $\eta \approx 2\%$. Наконец, режим, соответствующий минимальным значениям $j=13 \text{ mA/cm}^2$, характеризуется невысоким значением $\eta \approx 0.7\%$ и позволяет получать максимальную частоту следования импульсов генерации. Представляется, что с точки зрения создания достаточно эффективного ИП лазера наиболее перспективен диапазон умеренных значений $j=50-200 \text{ mA/cm}^2$, обеспечивающий при достаточно высоких значениях КПД лазера $\eta=2.0-3.2\%$ высокую эффективность использования ЭП на уровне $\xi=20-10 \text{ Вт/л.мкA/cm}^2$.

Диапазон указанных значений импульсного тока соответствует запретированной области на диаграмме рис. 4, представляющей собой зависимость пре-

дельной мощности лазера в ИП режиме от среднего тока электронной пушки. На этой диаграмме лучи, сходящиеся к началу координат, описываются выражением (3) и представляют собой линию постоянных значений ξ , j и КПД лазера, причем увеличение угла наклона луча соответствует увеличению ξ и соответствующему уменьшению j и η .

Численная оценка средней мощности лазера с рабочим объемом 10 л и средней плотностью тока электронной пушки $j_{cp}=50 \text{ мА/см}^2$ [13] приводит для границ заштрихованной области к значениям $W=5 \text{ кВт}$ при $\eta=3.2\%$ и $\dot{W}=10 \text{ кВт}$ при $\eta=2.0\%$.

Заключение

Проведенные модельные эксперименты позволили получить ряд результатов, имеющих важное практическое значение для создания лазера на Ar—Хе ближней ИК области спектра с высокой средней мощностью излучения. В настоящей работе благоприятный вывод относительно возможности реализации эффективного ИП режима, ранее подкрепляемый полуэмпирическими оценками скоростей распада возбужденных состояний атома Хе в присутствии электрического поля [2], получил убедительное экспериментальное подтверждение. Показано, что эффективная ЭИ накачка может быть осуществлена при плотностях тока ЭП в импульсе, меньших 200 мА/см^2 , т. е. в диапазоне, который сравнительно легко может быть перекрыт при использовании ИП пушек с традиционными нагревными катодами. Не менее важна высокая эффективность использования электронного пучка в диапазоне умеренных значений плотности электронного тока при достаточно высоком КПД лазера на уровне 2—3 %. Количественный анализ полученных экспериментальных данных позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время на основе существующей экспериментальной техники возможно создание ИП лазера для практических приложений с мощностью излучения до 10 кВт.

Дальнейшее развитие рассматриваемой лазерной системы на смеси Ar—Хе может быть связано с повышением ее эффективности как за счет повышения однородности ионизации рабочего объема лазера при использовании двухпучковой геометрии и пушек с нагревными катодами, обеспечивающими монохроматичность и хорошую временную однородность параметров ЭП, так и за счет оптимизации разрядной части установки в плане повышения степени электрического согласования конденсаторной батареи с разрядом. В данном аспекте весьма перспективным представляется переход к импульсам возбуждения длительностью в десятки микросекунд.

Литература

- [1] Basov N. G., Chugunov A. Yu., Danil'ychev V. A. et al. IEEE J. Quant. Electron., v. QE-19, N^o2, p. 126—128.
- [2] Басов Н. Г., Данилычев В. А., Дудин А. Ю. и др. Квант. электр., 1984, т. 11, № 9, с. 1722—1736.
- [3] Баранов В. В., Басов Н. Г., Данилычев В. А. и др. Письма в ЖЭТФ, 1984, т. 39, № 9, с. 426—428.
- [4] Basov N. G., Baranov V. V., Chugunov A. Yu. et al. IEEE J. Quant. Electron., 1985, v. QE-21, N 11, p. 1756—1760.
- [5] Басов Н. Г., Баранов В. В., Данилычев В. А. и др. Квант. электр., 1986, т. 13, № 3, с. 482—487.
- [6] Басов Н. Г., Баранов В. В., Данилычев В. А. Квант. электр., 1986, т. 13, № 8, с. 1543.
- [7] Дутов А. И., Минаев С. В., Николаев В. Б. Квант. электр., 1979, т. 6, № 8, с. 1690.
- [8] Григорьев Г. Ю., Заметалов В. А., Сенченков А. П. Письма в ЖТФ, 1981, т. 7, № 7, с. 430—432.
- [9] Баранов В. В., Данилычев В. А., Дудин А. Ю. и др. Письма в ЖТФ, 1985, т. 11, № 3, с. 173—176.
- [10] Ковалев Н. Н., Крейндель Ю. Е., Месяц Г. А. и др. Письма в ЖТФ, 1986, т. 12, № 1, с. 37—42.
- [11] Басов Н. Г., Баранов В. В., Данилычев В. А. и др. Препринт ФИАН, № 254. М., 1986.
- [12] Глотов Е. П., Данилычев В. А., Чебуркин Н. В. Труды ФИАН, 1983, т. 142, с. 3—45.
- [13] Бугаев С. П., Крейндель Ю. Е., Щанин П. М. Электронные пучки большого сечения. М.: Энергоатомиздат, 1984. 112 с.